PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-113938

(43)Date of publication of application: 18.05.1988

-

(51)Int.Cl.

G11B 7/00 G11B 7/125

(21)Application number: 61-261263

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

31.10.1986

(72)Inventor: ONO EIJI

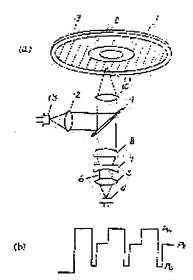
YAMADA NOBORU

(54) RECORDING METHOD FOR OPTICAL INFORMATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To attain simultaneous erasure/recording capable of obtaining a large reproducing signal without complicating the constitution of a device by applying 3-stage of modulation to a power level of a laser light so as to record a new signal while erasing the recording by one semiconductor laser.

CONSTITUTION: A laser light is subject to intensity jodulation by a recording power level PW and the recording onto an optical disk 1 is applied and the intensity modulation is applied with a lower cooling level PC than that of the erasure power level PE, the disk 1 whose temperature rises due to recording is quenched and the recording thin film 3 goes to an amorphous state. In this state, the erasure by the laser whose intensity is modulated by the level PE and the succeeding recording is applied and the reproducing signal is increased by the recording to the thin film 3 of the amorphous state. Thus, a large reproducing signal with simple constitution employing one semiconductor laser and simultaneous erasure/recording is also applied.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 113938

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)5月18日

G 11 B

7/00 7/125

Z - 7520 - 5D C - 7247 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

9発明の名称 光学情報の記録方法

> ②特 願 昭61-261263

願 昭61(1986)10月31日 御出

⑫発 明 野 者 大 明 者· 砂発 ш m

昇

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

松下電器産業株式会社 の出 願 人

大阪府門真市大字門真1006番地

②代 理 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称

光学情報の記録方法

2、特許請求の範囲

(1) レーザー光線等の照射によって、光学的に識 別が可能な2つの状態間で可逆的に変化する記録 薄膜を有する光学情報記録部材に、一本のレーザ ー光スポットを用いて古い信号を消しながら同時 に新しい信号を記録する方法であって、レーザー 光のパワーレベルを、記録パワーレベルおよび消 去パワーレベルと、さらに記録パワーレベルの直 後に瞬時設けた前記2つのパワーレベルよりも低 いパワーレベルとの間で変調することを特徴とす る光学情報の記録方法。

(2) 記録薄膜が、アモルファスー結晶間で可逆的 状態変化を起とす材料を含むことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の光学情報の記録方法。 (3) レーザー光のパワーレベルをアモルファス化 パワーレベルおよび結晶化パワーレベルと、さら **にアモルファス化パワーレベルの直後に瞬時設け** た前記2つのパワーレベルよりも低いパワーレベ ルの間で変調するととを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の光学情報の記録方法。

(4) 記録時には、レーザー光のパワーレベルを高 め、消去時にはパワーレベルを記録時よりも弱め、 かつ、記録直後にはパワーレベルを消去パワーレ ベルよりも瞬時下げることを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光学情報の記録方法。

3、発明の詳細な脱明

産業上の利用分野

本発明は、レーザー光線等を用いて高速かつ高 密度に光学的な情報を記録・再生あるいは消去す る、光ディスクを中心とした光学情報記録部材へ の、光学情報の記録方法に関するものである。

従来の技術

レーザー光線を利用して高密度な情報の記録再 生を行なり技術はすでに公知であり、現在、文書 ファイルシステム、静止面ファイルシステム等へ の応用が盛んに行なわれている。また毋き換え可 能型の記録システムについても研究開発の事例が

特開昭63-113938(2)

報告されつつある。との中のひとつの方式に、主 に Te や Te 化合物、あるいは Se 化合物の、アモ ルファスー結晶間の状態変化を利用したり、ある いは異なる結晶構造では体積が異なるととを利用 したいわゆる相変化型光ディスクがある。これは 例えば、アモルファスー結晶間の状態変化を利用 した場合には比較的強くて短いパルス光を照射し、 照射部を昇温状態から急冷してアモルファス状態 にすることにより屈折率nと消疫係数kの光学定 数を減少させ(白化する)、また、比較的弱くて 長いパルス光を照射して結晶状態にすることによ り光学定数を増大させる(黒化する)ととで、信 号の記録・消去を行なうというもので、記録時に は一般に光学定数を減少させる方向、消去時には 増大させる方向を利用しようというものである。 また結晶ー結晶間の状態変化を利用した場合も配 録消去方法は同じて、昇温急冷の場合と昇温徐冷 の場合で結晶構造が変わり、体積が可逆的に変化 することを利用するものである。

この相変化型光ディスクの一つの特長に、以前

の2つのパワーレベル間で変調することにより、 以前に記録された信号の消去と、新しい信号の記 録を、一つのレーザースポットが、トラック上を 一度通過するだけで実現させようというものであ

発明が解決しようとする問題点

相変化型光ディスクを用いて同時消録を実現するための前述の2つの方法にはそれぞれ問題点を 有している。

まず、光学へッドに複数個のレーザーを設置する方法は、複数個のレーザースポットを1本のトラック上に同時に形成し、正確にトラッキングさせるには、高い水準の光学精度が要求され、特に量産を考えた場合に大きな問題となる。さらに、それぞれのレーザーを別々にコントロールする必要があり、システムとしても複雑になる。また、高価な半導体レーザーを複数個使用するということは、装置価格のコストアップにつながる。

一方、一つのレーザーを記録パワーレベル PW と消去パワーレベル PE の2 つのパワーレベル間 に記録された信号を消しながら次の信号を同時に 記録していくという、いわゆる同時消録が可能で あるということがある。

これを実現するために光学へットに複数個の半導体レーザーを設置して、光ディスクの信号記録トラック上に複数個のビームスポットを形成し、 先行するビームで以前に書かれた信号を消去しながら後続のビームで新しい信号を記録するという方法が考案されている(特開昭 5 6 - 1 4 5 5 3 5)。 この場合、先行する消去ビームは、記録膜を徐熱、徐冷して結晶状態を得るため、ビーム形状をトラック方向に長い慣円形に整形してあり、円形ビームよりレーザー光が同じ場所に長時間照射されるようになっている。

また、一つのレーザーだけにより同時消録を実現する方法も考案されている(特開昭 56-145530)。 これは結晶化速度が速くて記録ビームと同じ円形のスポットでも結晶化が完了する記録薄膜を使用して、図2に示すようにレーザー光線を記録パワーレベル P_W と消去パワーレベル P_E (P_W > P_E)

で変調して同時情録を行なりといり方法は、複数個のレーザーを使用する方法に比べ、光学的精度と複雑なシステムは要求されないが、記録としても消去ビームが照射されているため、アモルファス状態を得るための急冷が得にくいまないで、記録ピットが小さかったり、記録ピットがの内部に微結晶が含まれて見かけ上の光学定数がアモルファスの状態よりもくて、大きな共生信号が得られないといりよりな場合が生じた。また、結晶ー結晶間の状態変化を利用する場合でも、同様に急冷条件が得にくい場合には、大きな再生信号が得られなかった。

本発明はかかる点に鑑みてなされたもので、簡単な構成の光学ヘッドにより、大きな再生信号が得られる同時消録を実現させることを目的としている。

問題点を解決するための手段

本発明は上記問題点を解決するため、レーザー 光線等の照射によって、光学的に識別が可能な2

特開昭63-113938(3)

つの状態間で可逆的に変化する記録 神膜を有する 光学情報記録部材に、一本のレーザー光スポット を用いて同時消録する場合にレーザー光のパワー レベルを、記録パワーレベルおよび消去パワーレ ベルと、さらに記録パワーレベルの直接に瞬時設 けた前記 2 つのパワーレベルよりも低いパワーレ ベルの間で変調するものである。

作 用

本発明の、3つのパワーレベルで変調された照 射光により同時消録を行なう方法を用いれば、記 緑光の照射直後に照射パワーが瞬間的に小さくな るため記録光の照射部は昇温後に急冷が得られや すく、大きなアモルファス領域が形成しやすくな ったり、記録部分に微結晶が含まれにくくなって 光学定数が小さくなって大きな光学定数変化が得 られるようになる、すなわち大きな再生信号を得 ることができるようになる。

また本発明による信号の同時消録の方法は単一 のレーザーだけで実行されるため、光学へッドや 装置構成を複雑にすることはなく、装置価格も安

Pd,Pb の少なくとも1 つを含む材料、あるいは 前記TeO_xを主成分としてSn,Ge,In,Bi,Se, S,Sb,Au,Pd,Pb の少なくとも1 つを含む材 料が特に適している。

また、記録薄膜3として、使用できる結晶-結 晶間の状態変化を起こす材料としては、InSbSe 化合物等が適している。

本実施例では、光源として半導体レーザー4を用いた。半導体レーザー4を出た波長B30nmの光は、第1のレンズ5によって疑似平行光6となり第2のレンズ7で丸く整形された後、第3のレンズ8で再び平行光になり、ハーフミラー9を介して第4のレンズ10で光ディスク1上に波長限界約1μmの大きさのスポット11に集光され記録および消去が行なわれる。

再生信号の検出は、光ディスク1からの反射光をハーフミラー9を介して受け、レンズ12を通して光感応ダイオード13で行なった。

本発明による光学情報の記録および消去の方法 の、最大の特徴は、光ディスク1 に投入されるレ くおさえられる。

寒 施 例

以下、図面を参照しつつ本発明を詳細に説明す み -

第1図は本発明による光学情報の記録および 去方法を示す一実施例である。

光ディスク1は、基板2上に記録碑膜3を設置してあるととを基本構造としている。基板2としてはポリメチルメタアクリレート(PMMA)やポリカーボネート(PC)等の樹脂基板や、ガラス基板等が使用でき、また、光照射による結晶ーアモルファス間の状態変化を利用して信号を記録する記録碑膜3には、主にT・ヤT・化合物、あるいはS・化合物からなる碑膜、あるいはT・とTeO2の混合物であるT・Ox(O<xく2)を主材料とする薄膜は、Cの配録碑膜は、信号を記録する場合と同じ円形のビームスボット形状で得去(結晶化)する必要があり、高速な結晶化速度が要求されるため、海膜材料としてはT・を主成分としてSn、Ge、In、Bi、S・、S、Sb、Au、

- ザー光の強度変調された出力波形の形状にあり、 これは半導体レーザー4へ入力する電流波形14 によって制御されるものであり、次にその効果に ついて詳しく述べる。

電流波形14によって強度変調された半導体レ ーザーの出力波形を第3図(a)に示し、このときの 記録薄膜の到達温度の変化の様子を第3図(b)に、 また実際にトラック上に記録された信号の記録ビ ットの様子を第3図(c)に示す。第3図(a)に示すよ うに、レーザー光のパワーレベルは信号記録パワ - レペル Pw および Pw より低い消去パワーレベ ν_E と、さらに前記信号記録パワーレベル P_W の直後に続く、PE よりさらに低いパワーレベル (以後これを冷却パワーレベルPC とする)の3 段階に変調される。このとき、信号記録パワーレ ベルPw は、薄膜温度が溶融温度Tm 以上になる ように選び、消去パワーレベルPE は薄膜温度が 結晶化(黒化)転移温度T_x 以上になるように選 ぶ。 P_E の上限としては、一般的には薄膜温度が Tm 以下となるように設定するが、照射部分が最

特開昭63-113938(4)

また冷却パワーレベル P_C は、 P_W で照射した信号記録部分を急冷するためのものであり、その 娘は P_E より小さくする。記録溥膜上の P_C で服照 射時間が短かければ P_W および P_E で重復して照 射されるし、さらに、 P_W , P_E 照射部分からの伝 導熱によっても昇温したとえ P_C =Oであっても結 品化転移温度 T_* 以上にするととは可能である。

れた信号の再生波形について、従来の方法(第2図)による場合と比較しながら説明する。

比較検討に使用した光ディスクは、PC 基板上T • 5 • Au 系記録 御膜を蒸発により 1000 Åの厚さで形成したものである。またトラック上でのレーザースポットの移動速度(線速度) V は 4m/socとした。

第4図(a)は従来の方法を用いた場合の照射光の形状を示すものであり、記録パワーレベル P_W =8 mW (光ディスクの盤面上), 消去パワーレベル P_E =3 mW とし、照射時間はともにO.5 μ ssc である。第4図(b)はこの条件で記録した場合の再生波形である。

第 5 図(a) は本発明の方法を用いた場合の照射光の形状を示すものであり、記録パワーレベル PW = 6 mW , 消去パワーレベル PE = 3 mW , 冷却パワーレベル PC = 1 mW とし、照射時間はそれぞれ $P_W: O.6 \mu sxt$, $P_E: O.4 \mu sxt$, $P_C: O.1 \mu sxt$ である。第 5 図(b) はこの条件で記録した場合の再生波形である。

実際にトラック上に記録された信号の記録ビットの形状は、第3図(c)に示すように、正確な長円形をしているのではなくて、後部が大きく彫らんだ卵形をしている。とれは PW で照射した 産後にパワーレベルが PC まで下がるため、 PW で照射した部分の後半部分において充分な急冷条件が得られたと考えられる。との記録ビットの重はが、記録での変につながるが、記録信号の変調方式は再生な形の変につながるが、記録信号の変調方式に対して信号を記録再生する、バルス位置変調方式(PPM)では問題にならない。

なお、本発明による光学情報の記録および消去方法では、トラック上に以前から記録されていた信号は新しい信号を記録するときに消去されてしまうととは明白である。すなわち、信号記録パワーレベル PW で照射したところは、前の状態が結晶であったのかアモルファスであったのかには関係なくアモルファスになり、それ以外のところは、前の状態に関係なく結晶となるからである。

次に本発明の光学情報の記録方法により記録さ

第4図向と第6図的の再生波形を比較すると、本発明による方法で記録した場合は信号振幅が大きく、大きな出力信号が得られることがわかる。これは本発明による方法で記録した場合の方が、PW 照射後の冷却速度が速いため、大きな記録ビットが形成されているためと考えられる。

なお、第5図(b)に示す本発明による再生放形には、波形の歪が見られるが、 これは前述のごとく 変調方式が PPM であれば問題はない。

発明の効果

本発明による光学情報の記録方法は、一つの半 導体レーザーで契現できるため光学へっドを始め とする装置構成を複雑にすることなしに、大きな 再生信号振幅が得られる同時消録を可能にするも のである。

4、図面の簡単な説明

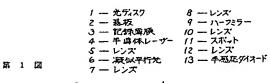
第1図(a), (b) は本発明による光学情報の記録方法を説明するため図、第2図(a), (b) は従来例の光学情報の記録方法を説明する概略図、第3図は本発明に使用する半導体レーザーの出力波形図、同

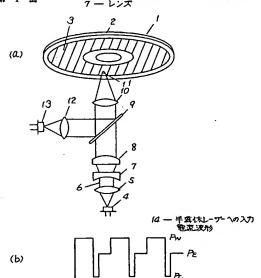
図(b)はそのときの記録神膜の到遠温度分布図、同図(c)は信号記録トラック上に記録されたビットを示す図、第4図(a)は従来例による場合の照射光パワーを示す図、同図(b)は再生波形図、第5図(a)は本発明による場合の照射光パワーを示す図、同図(b)は信号再生波形図である。

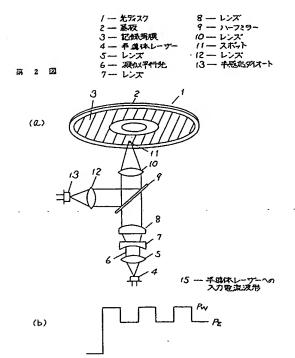
1 ……光ディスク、2 ……基板、3 ……記録 膜、4 ……半導体レーザー。

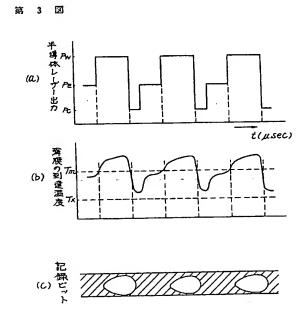
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

特開昭63-113938(5)









特開昭 63-113938 (6)

